



(公社) 日本表面真空学会 関東支部 主催
 (公社) 日本表面真空学会 産学連携委員会・教育委員会 共催

■ 実用顕微評価技術セミナー2018 ■

協 賛 応用物理学会、日本物理学会、日本分析化学会、日本分光学会、日本質量分析学会、高分子学会、日本金属学会、日本顕微鏡学会、電気化学会、日本材料科学会、表面技術協会、日本分析機器工業会、日本放射光学会、日本セラミックス協会、日本鉄鋼協会、軽金属学会、化学工学会、日本真空工業会、近畿化学協会、(以上、依頼中を含む)

本セミナーは、顕微評価技術の展開と促進を図り、産業界に貢献することを目的に毎年開催されています。日本表面科学会・日本真空学会の合併に伴い、本年より日本表面真空学会が主催いたします。顕微鏡メーカーや分析機関の口頭発表とポスター展示にて、活発な意見交換の場を提供致します。また、柴田直哉先生をお招きし、特別講演を頂きます。皆様のご来場をお待ちしております。

日 時：2018年6月21日(木曜日) 10:00 ~ 17:30

場 所：東京大学 小柴ホール(東大本郷キャンパス・理学部1号館内) 地図：次ページ

参加費：無料

テキスト：日本表面真空学会 正会員、学生会員には無料配布。

非会員の希望者には、2,000円(学生は1,000円)で頒布します。

プログラム：最新版は、当学会ホームページ(<https://www.jvss.jp/>)にてご確認ください。

時間	プログラム
10:00~11:40	ショートプレゼンテーション (10分/件)を予定
11:40~13:00	ポスターセッション・展示/昼食休憩
13:00~14:00	特別講演「先進 DPC STEM 法による材料電磁場解析」 柴田 直哉先生(東京大学大学院 工学系研究科総合研究機構)
14:00~14:15	休憩
14:15~16:00	ショートプレゼンテーション (10分/件)を予定
16:00~17:30	ポスターセッション・展示

出展依頼中の企業・機関

アメテック(株)、オックスフォード・インストゥルメンツ(株)、(株)コベルコ科研、シエンタ オミクロン(株)、(株)島津製作所、(株)テックサイエンス、(株)東陽テクニカ、(株)ニコンインステック、(株)日本サーマル・コンサルティング、日本電子(株)、パーク・システムズ・ジャパン(株)、(株)日立ハイテクノロジーズ、(国研)物質・材料研究機構、(株)ユニソク、レニショー(株)、他

申込み方法：前日までに、当学会ホームページ（<https://www.jvss.jp/>）にて、参加申込みをして下さい。当日参加も歓迎しますが、資料準備の都合上なるべく事前の申込みをお願いします。電子メール、FAXによる申込みをご希望の場合は、氏名・所属・連絡先・参加区分（会員・学生の区別）を記載のうえ下記の事務局あてお申込み下さい。

公益社団法人 日本表面真空学会 事務局

〒113-0033 東京都文京区本郷 5-25-16 石川ビル5階

E-mail : office@jvss.jp TEL : 03-3812-0266 FAX : 03-3812-2897

* お申込みに際しご記載頂きましたメールアドレスは、日本表面真空科学会が主催する本件以外のセミナー・講演会などのご案内にも使用させて頂く場合がございます。ご案内が不要な方はお手数ですがその旨お申し出下さい。

問合せ先： 鷺坂 恵介 国立研究開発法人 物質・材料研究機構
〒305-0047 茨城県つくば市千現1丁目2-1
E-mail : SAGISAKA.Keisuke@nims.go.jp

場所のご案内： http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_00_25_j.html



公益社団法人 日本表面真空学会
〒113-0033 東京都文京区本郷 5-25-16 石川ビル5階
電話 03 (3812) 0266 FAX. 03 (3812) 2897
E-mail: office@jvss.jp
URL: <https://www.jvss.jp/>